

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成24年2月2日(2012.2.2)

【公開番号】特開2009-144159(P2009-144159A)

【公開日】平成21年7月2日(2009.7.2)

【年通号数】公開・登録公報2009-026

【出願番号】特願2008-320190(P2008-320190)

【国際特許分類】

C 0 8 F 8/04 (2006.01)

【FI】

C 0 8 F 8/04

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月14日(2011.12.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

バルク形態で存在するジエン-ベースのポリマーを、いかなる有機溶媒も用いずに、そして非担持の白金族金属含有触媒の存在下に水素化にかける工程を含むジエン-ベースのポリマー中の炭素-炭素二重結合の選択的水素化方法であって、前記白金族金属がパラジウムおよび白金からなる群から選択される方法。